

# “Cada día sabemos más y entendemos menos”.

## Albert Einstein

El trabajo realizado en este quinto número, no es sino el producto del esfuerzo y la dedicación que cada uno de los investigadores imprime para día a día mejorar la divulgación de artículos especializados en pro del desarrollo de la ciencia y la tecnología. El compromiso de quienes conformamos el comité editorial y el comité de arbitraje, es mantener siempre los procesos claros y transparentes al momento de su publicación.

Los contenidos vertidos, si bien son responsabilidad del autor, nos invitan a reafirmar un compromiso ético de trabajo por cada ejercicio realizado, pues los lectores son quienes tienen la última palabra respecto a la calidad de las investigaciones y sus textos.

El mundo globalizado en el que vivimos, nos invita a generar contenidos de actualidad y de relevancia para su aplicación incluso en la vida cotidiana, para alimentar nuevas investigaciones a manera de marco teórico referenciado, citas adecuadas y demás cuestiones que son de vital importancia para incentivar una cultura del respeto a los argumentos inéditos de los autores y la protección de estos mediante herramientas tecnológicas que eviten su plagio o mal uso.

El acceso abierto nos brinda la congruencia necesaria para tener más espacios dedicados a la difusión y distribución de documentos de alto impacto y mejorar las búsquedas de fuentes fidedignas y así tener un mejor manejo y control de los avances tecnológicos que estas manejan.

De esta manera se puede establecer que, todo lo que nos rodea en la vida cotidiana impacta directa y significativamente los procesos, las mejoras continuas, las nuevas tendencias, e incluso a lo que refiere al campo de la ciencia y tecnología. Razón por la cual, el compromiso y ética de trabajo se ven una vez más reflejados en esta nueva edición de la “UMR Magazine”, de la Universidad Politécnica de Guanajuato.

**Rebeca del Carmen Valadez Hegler**  
**Editora General**  
**Comité Editorial Publicaciones UPG**  
**Editora de la Revista UMR**  
**Comité Editorial UMR**

Universidad Politécnica de Guanajuato

Copyright (c) 2017 Rebeca del Carmen Valadez Hegler



Este texto está protegido por una licencia [Creative Commons 4.0](#).

Usted es libre para Compartir (copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato), siempre que cumpla las condiciones de:

**Atribución:** Usted debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

**No Comercial:** Usted no puede hacer uso de la obra con propósitos comerciales

**Sin Derivadas:** Si remezcla, transforma o crea a partir de la obra, no podrá distribuir la obra modificada

[Resumen de la licencia](#) – [Texto completo de la licencia](#)